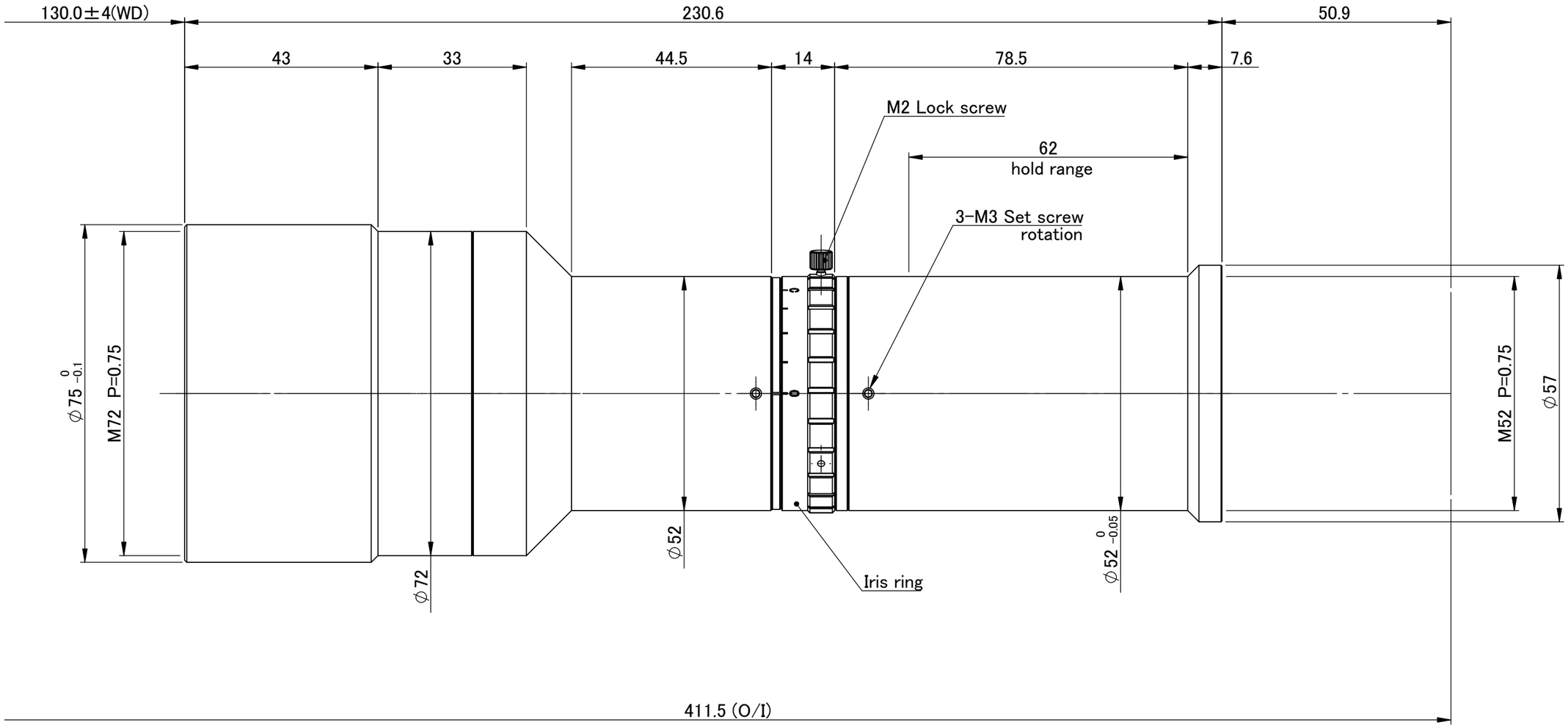
Confidential



MATERIAL 材料	–			CHAMFER 一般面取	–	UNIT	METHOD 図法				
TREATMENT 処理	–			FINISHING 仕上	–	mm					
TREATMENT CONTACT 処理接点	–			DECENTRATION 偏芯	–						
APPROVED	CHECKED	DESIGNED	DRAWN	TOLERANCE 一般公差	–	REMARK 適用(機種名)	VS-LTC1-130-45/S				
鈴木(利)	竹澤	千嶋	千嶋	ANGLE 角度	–	NAME	DRAWING				
				SCALE	1:1						
				DATE	'24.02.05	DRAW NO.	M0274P-A00100				

△×			
NO.× 箇所	REVISION 訂正事項	DATE	NAME